

産総研出願特許公開情報

出願内容は、産総研の特許検索システム(IDEA)からご覧になれます。

産総研が保有する技術、ノウハウの技術移転につきましては、知的財産部門技術移転室にご相談下さい。

産総研知的財産部門 技術移転室 TEL. 029-862-6158 FAX. 029-862-6159
mail. aist-tlo (@m.aist.go.jp を付けてください)

2010年 4月公開分(88件)

No.	公開番号	発明の名称	出願人
1	特開2010-069243	超音波造影装置	独立行政法人産業技術総合研究所
2	特開2010-069306	組換えヒト血清アルブミンを用いた生体材料	独立行政法人産業技術総合研究所
3	特開2010-069351	自動車排ガスコンバータから白金族触媒を濃縮する方法	独立行政法人産業技術総合研究所
4	特開2010-069474	流通式超臨界水熱合成によるナノ粒子の合成方法及びその装置	独立行政法人産業技術総合研究所 東成エレクトロビーム株式会社
5	特開2010-069514	振動凝固鑄造法及びその鑄造金型、振動凝固鑄造装置	独立行政法人産業技術総合研究所 寿金属工業株式会社
6	特開2010-070695	難燃性エポキシ樹脂及びその製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
7	特開2010-070779	脱泡装置、気泡除去方法、めっき方法、および微小金属構造体	独立行政法人産業技術総合研究所
8	特開2010-070778	金属構造体の形成方法および金属構造体	独立行政法人産業技術総合研究所
9	特開2010-071633	蓄熱体、蓄熱器及び蓄熱システム	独立行政法人産業技術総合研究所
10	特開2010-071756	多層配線基板	独立行政法人産業技術総合研究所 エステイケイテクノロジー株式会社
11	特開2010-071834	水みち探査方法	独立行政法人産業技術総合研究所
12	特開2010-072006	留め具およびその利用	独立行政法人産業技術総合研究所
13	特開2010-072339	導波路型波長ドメイン光スイッチ	独立行政法人産業技術総合研究所 日立電線株式会社 学校法人慶應義塾
14	特開2010-072515	導波路の作製方法	独立行政法人産業技術総合研究所
15	特開2010-073533	充放電可能な電池	独立行政法人産業技術総合研究所 川崎重工業株式会社
16	特開2010-073741	微小薄膜キャパシタンス素子及びそれを用いた薄膜誘電特性測定評価方法	独立行政法人産業技術総合研究所 有限会社清田製作所
17	特開2010-073799	シリコン系太陽電池	独立行政法人産業技術総合研究所
18	特開2010-073867	半導体装置及び半導体装置の製造方法	東京エレクトロン株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
19	特開2010-075120	ルシフェラーゼを含む発光系及びそれを用いたイメージング方法	独立行政法人産業技術総合研究所 国立大学法人北海道大学
20	特開2010-075121	ウシタイレリア症の病態評価を可能とする方法	独立行政法人産業技術総合研究所
21	特開2010-075166	インビトロ免疫法	独立行政法人産業技術総合研究所
22	特開2010-075169	抗体産生細胞の誘導又は活性化方法	独立行政法人産業技術総合研究所
23	特開2010-075914	高温高圧マイクロ混合デバイス	独立行政法人産業技術総合研究所 学校法人日本大学
24	特開2010-075916	オゾン分解装置及びプロセスシステム	株式会社明電舎 独立行政法人産業技術総合研究所
25	特開2010-075917	COガスセンサ用の触媒、そのような触媒の製造方法、ペースト、COガスセンサ、およびCOガスセンサの製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
26	特開2010-075921	水素化物の電気化学的酸化用触媒	独立行政法人産業技術総合研究所
27	特開2010-076025	回転多刃工具の切れ刃の精密加工法	独立行政法人産業技術総合研究所
28	特開2010-076956	窒化ホウ素粉末の評価方法	三井化学株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
29	特開2010-077410	バイオマス由来液体燃料の製造方法及びその装置	三井造船株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所

No.	公開番号	発明の名称	出願人
30	特開2010-077437	発光材料、圧電体、電歪体、強誘電体、電場発光体、応力発光体、及びこれらの製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
31	特開2010-078333	検出センサ、振動子	独立行政法人産業技術総合研究所 オリンパス株式会社
32	特開2010-078334	検出センサ、振動子	独立行政法人産業技術総合研究所 オリンパス株式会社
33	特開2010-078345	検出センサ、振動子	独立行政法人産業技術総合研究所 オリンパス株式会社
34	特開2010-078582	ナノメートルスケールの計測標準試料およびナノメートルスケールの計測標準試料を用いた走査型顕微鏡の校正方法	独立行政法人産業技術総合研究所
35	特開2010-078890	マグネシウム・ジルコニウム合金薄膜を用いた反射型調光薄膜材料及び反射型調光部材	独立行政法人産業技術総合研究所
36	特開2010-079941	半導体不揮発記憶装置	独立行政法人産業技術総合研究所
37	特開2010-080073	誘導加熱溶解装置	第一高周波工業株式会社 株式会社ダイハツメタル 独立行政法人産業技術総合研究所
38	特開2010-080490	半導体素子	独立行政法人産業技術総合研究所
39	特開2010-080870	再構成可能集積回路	独立行政法人産業技術総合研究所
40	特開2010-080920	トンネル磁気抵抗素子	独立行政法人産業技術総合研究所
41	特開2010-081866	弱酸性域での易解離性を向上したプロテインA変異型タンパク質及び抗体捕捉剤	独立行政法人産業技術総合研究所
42	特開2010-081918	ヒト肺癌細胞株	独立行政法人産業技術総合研究所
43	特開2010-083722	高密度カーボンナノチューブ集合体及びその製造方法	日本ケミコン株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
44	特開2010-083759	抗体産生細胞の活性化ペプチド	独立行政法人産業技術総合研究所
45	特開2010-083760	ヒスタミンH2受容体拮抗作用を有する2-フェニルインドール化合物	興和株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
46	特開2010-083766	ヒスタミンH2受容体拮抗作用を有するピロロキノリン化合物	興和株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
47	特開2010-084159	イオン伝導体	日産自動車株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
48	特開2010-085208	酸化還元タンパク質含有脂質膜が固定化された電極	独立行政法人産業技術総合研究所
49	特開2010-086031	誘導システム及び誘導方法	鹿島建設株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
50	特開2010-086035	誘導システム及び誘導方法	鹿島建設株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
51	特開2010-086038	移動体の誘導システム及び誘導方法	鹿島建設株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
52	特開2010-088137	配信速度制御装置、配信システム、配信速度制御方法、及び配信速度制御用プログラム	ブラザー工業株式会社 株式会社エクシング 独立行政法人産業技術総合研究所
53	特開2010-088304	そうか病原菌種のPCR定量用試薬キット	独立行政法人産業技術総合研究所
54	特開2010-088592	生体信号計測システム	独立行政法人産業技術総合研究所
55	特開2010-088862	ちらつきの閾値の測定装置及び測定プログラム	独立行政法人産業技術総合研究所
56	特開2010-088964	チタン酸化物粒子の製造方法	佐賀県 警察庁科学警察研究所 独立行政法人産業技術総合研究所
57	特開2010-089999	硝酸エステル組成物及びそれを用いたガス発生剤	旭化成ケミカルズ株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
58	特開2010-090244	樹脂微粒子の製造方法	日立化成工業株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所

No.	公開番号	発明の名称	出願人
59	特開2010-091292	試料分析方法及び装置	独立行政法人産業技術総合研究所 独立行政法人 日本原子力研究開発機
60	特開2010-091305	ガスセンサ	矢崎総業株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所 新東北化学工業株式会社
61	特開2010-091307	微量液滴の体積測定方法及び装置	独立行政法人産業技術総合研究所
62	特開2010-091342	ナノ粒子分散体中の分散剤を定量的に分析する方法	旭化成株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
63	特開2010-093221	金属珪素化合物薄膜及びその製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
64	特開2010-094077	細胞のインテグリンを介した接着性の制御方法	独立行政法人産業技術総合研究所
65	特開2010-094093	柑橘類外皮からエタノールを製造する方法	独立行政法人産業技術総合研究所
66	特開2010-094104	等電点マーカー蛋白質	独立行政法人産業技術総合研究所
67	特開2010-094422	組織境界判別装置、組織境界判別方法、組織境界判別プログラムおよび当該プログラムを記録した記録媒体	独立行政法人産業技術総合研究所 国立大学法人佐賀大学
68	特開2010-095403	ダイヤモンド基材中への流路形成方法	独立行政法人産業技術総合研究所
69	特開2010-095404	非鉛圧電セラミックス及びこれを用いた圧電・誘電・焦電素子	独立行政法人産業技術総合研究所
70	特開2010-095422	水素製造装置	独立行政法人産業技術総合研究所
71	特開2010-096520	スキャン画像取得装置およびシステム	独立行政法人産業技術総合研究所
72	特開2010-096584	障害物検出装置、及び障害物検出方法	鹿島建設株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
73	特開2010-096595	生体分子分離装置	凸版印刷株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所 シャープ株式会社
74	特開2010-096645	周期構造を有するマイクロプレート、並びに、それを用いた表面プラズモン励起増強蛍光顕微鏡、蛍光マイクロプレートリーダーおよび特異的な抗原抗体反応の検出方法	独立行政法人産業技術総合研究所
75	特開2010-096649	レンズ検査装置	独立行政法人産業技術総合研究所
76	特開2010-096970	トポロジカル・ソリトン回路の模型	独立行政法人産業技術総合研究所
77	特開2010-097794	高アスペクト比のカーボンナノチューブとイオン液体から構成される導電性薄膜、アクチュエータ素子	独立行政法人産業技術総合研究所
78	特開2010-097844	走査型電子顕微鏡およびその使用方法	独立行政法人産業技術総合研究所
79	特開2010-097884	導電性薄膜のマイクロ波加熱	独立行政法人産業技術総合研究所 株式会社 I D X
80	特開2010-098262	ダイヤモンド電子素子、及び、ダイヤモンド電子素子の製造方法	住友電気工業株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
81	特開2010-098504	無線通信装置	セイコーエプソン株式会社 国立大学法人 東京大学 太陽誘電株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
82	WO2008/081923	プルシアンブルー型金属錯体ナノ粒子の製造方法、並びにそれにより得られるプルシアンブルー型金属錯体ナノ粒子、その分散液、その発色制御方法、それを用いた電極及び透過光制御装置	独立行政法人産業技術総合研究所
83	WO2008/069322	金属配位化合物およびこれを用いた発光材料	独立行政法人産業技術総合研究所
84	WO2008/072747	再析出法で合成された耐候性を有する耐汚染材料とその製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所 藤倉化成株式会社

No.	公開番号	発明の名称	出願人
85	WO2008/072756	反力提示方法、および力覚提示システム	独立行政法人産業技術総合研究所 ビー・エル・オートテック株式会社
86	WO2008/081740	SRAMセル及びSRAM装置	独立行政法人産業技術総合研究所
87	WO2008/081804	フッ素化環状不飽和炭化水素を含有する洗浄剤および洗浄方法	独立行政法人産業技術総合研究所 日本ゼオン株式会社
88	WO2008/081811	プラスチッククリスタル	独立行政法人産業技術総合研究所